

 ×				APPROVED	CHECKED	<u>MATERIAL</u> 材料				—		<u>CHAMFER</u> 一般面取		—		<u>QUANTITY</u> 個数	
 × 2	ホルト 範囲追加	20. 10. 05	R. H.	T. A.	T. A.	<u>TREATMENT</u> 処理				—		<u>FINISHING</u> 仕上		—			
 × 1	rotation表記追加	19. 03. 03	T. F.			<u>TREATMENT CONTACT</u> 処理接点				—		<u>DECENTRATION</u> 偏芯		—			
 × 1						~~OVER 250 UP TO 1000~~	~~±0.3~~	~~±0.5~~	~~±1.0~~	~~±0.2~~	UNIT (mm)	ANGLE 角度	<u>METHOD</u> 図法	<u>REMARK</u> 適用 (機種名)			
 × 1	φ8. 1 (±0. 05) → φ8 (+0. 022/0)	19. 05. 08	S. U.	DESIGNED	DRAWN	~~OVER 63 UP TO 250~~	~~±0.2~~	~~±0.3~~	~~±0.6~~	~~±0.15~~		—		V S - T C 1 - 1 5 0 C 0			
 × 1	φ8 (+0. 022/0) → φ8. 1 (±0. 05)	18. 08. 09	S. S.	T. A.	M. Y.	~~OVER 16 UP TO 63~~	~~±0.1~~	~~±0.2~~	~~±0.4~~	~~±0.1~~		SCALE	1 / 1	NAME	D R A W I N G / 外 観 図		
NO. × 箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			~~OVER 0 UP TO 16~~	~~±0.05~~	~~±0.1~~	~~±0.2~~	~~±0.1~~	DATE	' 11. 05. 10	DRAW NO.	0 D T C 0 4 4 9 A 5			
						<u>TOLERANCES</u>				A	B	C	S				